

イベント名：日本技術士会化学部会 11 月度講演会

主催：公益社団法人日本技術士会 化学部会

協賛：触媒学会他

会期：2016 年 11 月 24 日（木）13 時 30 分～17 時 00 分

会場：日本技術士会荳手第二ビル 5F 会議室（東京都港区虎ノ門 4-1-20 田中山ビル隣）

<http://www.engineer.or.jp/images/maptokyo.bmp>

参加申込締切：11 月 17 日（木）

プログラム：

講演 1. 「陽電子消滅を使った微小空隙（存在しない原子）の評価 ～高分子やポーラス材料の自由体積，空隙を測る～」

上殿明良氏（筑波大学数理物質系教授）

講演 2. 「プラスチックレンズの開発と応用」

村中昌幸氏、技術士(化学)

<https://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>

参加費：日本技術士会会員、触媒学会会員 1,000 円、（修習技術者、技術士補及び JABEE 認定コース修了者も同様）、一般 2,000 円

参加申込方法：日本技術士会 HP（<http://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>）または日本技術士会化学部会 沢木まで E-mail でお申込下さい。

申込先：〒140-0011 東京都品川区東大井 5-15-14-1301 沢木技術士事務所・沢木 至

電話/FAX：(03)6433-9696 E-mail：[cycle.sawaki@nifty.com](mailto:cycle.sawaki@nifty.com)

以上